行政院國家科學委員會補助專題研究計畫期中報告 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※ ※

※ 半導體奈米結構之成長與光電特性之研究(2/3)※※

\*\*\*\*\*

計畫類別:■個別型計畫 □整合型計畫

計畫編號:NSC 94-2112-M-009-013-

執行期間:94年08月01日至95年07月31日

計畫主持人:周武清教授

计畫參與人員	:楊祝壽	交通大學電子物理系
	院繼祖	交通大學電子物理系
	傅振邦	交通大學電子物理系
	林彦丞	交通大學電子物理系
	賴怡仁	交通大學電子物理
	范文忠	交通大學電子物理系
	郭明錦	中原大學物理系

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交):■精簡報告

執行單位:國立交通大學電子物理系

中華民國 95年 05月 31日

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫期中報告

半導體奈米結構之成長與光電特性之研究(2/3)

Growth and opto-electronic properties of semiconductor nano-structures

計畫編號:NSC 94-2112-M-009-031-執行期限:94年8月1日至95年7月31日 主持人:周武清 教授 交通大學電子物理系 計畫參與人員:楊祝壽 交通大學電子物理系 院繼祖 交通大學電子物理系 傅振邦 交通大學電子物理系 交通大學電子物理系 林彦丞 賴怡仁 交通大學電子物理系 范文忠 交通大學電子物理系 郭明錦 中原大學物理系

一、中文摘要

利用分子束磊晶術成長一系列二六族 化合物半導體:包括硒化鎘/硒化鋅量子 點、碲化鎘/硒化鋅量子點、第二型能帶結 構稀磁性半導體碲化錳鋅/硒化鋅量子 點、氯摻雜之硒化鋅層以及一系列硒化鎘 鋅層。研究發現硒化鋅部分覆蓋會提升硒 化鎘量子點成熟(ripen)的速度,並且定 量的描述了成熟的速度與部分覆蓋層厚度 的關係。在碲化鎘/硒化鋅量子點方面,發 現可以控制長晶程序製作出 SK 成長模式 的量子點。在碲化錳鋅量子點方面,利用 原子力顯微鏡(AFM)、反射式高能電子繞 射(RHEED)圖像和穿透式電子顯微鏡 (TEM)證明其為 SK 成長模式,沾濕層約 為 2.2~2.4 原子層。在外加磁場下我們觀 察到碲化錳鋅量子點電洞能階的分裂所造 成的強極化率,但是其峰值能量分裂只有 約2毫電子伏特。此外,利用模擬硒化鋅 磊晶層的拉曼頻譜得到的參數ωp (plasmon frequency)可求得其電子摻雜濃 度,結果發現用光學(拉曼散射)方法量測 和計算得到的載子濃度與使用電性(霍爾 實驗)量測所得到的結果相當一致。我們也 研究了自聚性氮化鎵量子點的光學特性以 及載子行為。並且量測氮化銦量子點的光 學特性。另外也利用時間解掃描共焦螢光 顯微鏡我們可以觀測硒化鎘單一量子點的 螢光性質包括靜態及動態的過程,特殊的

光學性質如螢光閃爍,螢光生命期的波動 可以被觀察到。螢光的黑期是量子點應用 在單光子發射器及標定很重大的缺點,我 們試著利用表面改質,及金屬奈米粒子的 電漿來增加螢光加度及減少螢光的黑暗 期。

關鍵字:分子束磊晶術、硒化鎘、碲化鎘、 碲化錳鋅、氮化鎵、單一量子點、螢光閃 爍

#### Abstract

А series of II-VI compound CdSe/ZnSe semiconductor, including quantum dots (QDs), CdTe/ZnSe QDs, ZnMnTe/ZnSe diluted magnetic semiconductor (DMS) QDs, ZnSe:Cl epilayer, and ZnCdSe epilayer were grown by molecular beam epitaxy. We found that the ripening rate of CdSe quantum dots was enhanced by ZnSe partial capping. There are quantified the dynamics of the observed ripening process with partial capping thickness. The CdTe/ZnSe QDs were fabricated by controlling the growth process using the Stranski - Krastanov (SK). In the case of ZnMnTe QDs, SK growth mode was identified by the atomic force microscopy, reflection high energy electron diffraction patterns and cross section transmission electron microscopy. The wetting layer thickness is determined between 2.2 and 2.4 ML. Strong polarization was observed due to the magnetic splitting of the hole spin states in the ZnMnTe ODs. However, the energy splitting is only about 2 meV. For the ZnSe:Cl epilayers, the dopant concentrations were determined using the plasmon frequencies, which were obtained from the Raman scattering spectra. They were in good agreements with that were obtained by the Hall measurements. In addition, the optical properties and carrier dynamics of self-assembled GaN/AlGaN quantum dots were investigated. Furthermore, the fluorescence properties including statistic and dynamic process of colloidal single CdSe/ZnS quantum dots were studied by using the time-resolved laser scanning con-focal microscope. fluorescence feature such as Specific fluorescence blinking and decay lifetime fluctuation were observed. The dark period of fluorescence intensity is a fatal problem for the colloidal QD application in single photon emitter and biological labeling. Surface modification and incorporation of metal nano-particles were used to enhance the fluorescence intensity and reduce the off periods.

Keywords: molecular beam epitaxy, CdSe, CdTe, ZnMnTe, GaN, single quantum dots, fluorescence blinking

## 二、緣由與目的

最近幾年奈米科技在各國科學界掀起 一股熱潮。奈米科技之所以吸引科學家的 注目可以分為尖端元件上的技術應用,及 奇妙的基礎科學現象之探索。本計畫主要 是利用分子束磊晶技術成長半導體奈米結 構,以三年時間研究(一)磊晶動力學;(二) 半導體奈米結構之光電特性及(三)開發 自旋光電元件研究自旋動力學。本年度為 計畫執行第二年度,研究工作除了延續第 一年的奈米結構的磊晶動力學研究,並進 一步探究其光電特性。

#### 三、結果與討論

本年度陸續完成的研究工作說明如 下:  碲化錳鋅/硒化鋅量子點之成長與磁光 特性研究:藉由 RHEED 圖形由 streaky 轉變為 spotty,可推論其成長模式為 SK mode,臨界厚度介於 2.2 和 2.4ML 之 間。

圖 1-1(a)為多層碲化錳鋅量子點結構 的 TEM 結果,每一層碲化錳鋅厚度為 2.6 ML,間格層厚度為 5 nm。圖 1-1(b) 為 TEM 結果的對照圖。由 TEM 結果 清楚看到每一層有二維的結構,證明沾 濕層的存在。比較 AFM 和 RHEED 的 結果,沾濕層的厚度約為 2.3 ML,量 子點的直徑和高度分別約為 20 nm 和 2~3nm。密度約為 10<sup>9</sup>~10<sup>10</sup>/cm<sup>2</sup>,由 TEM 的結果也可看到不同層的量子點 會堆疊在同一位置上,此一現象在間隔 層厚度增加到 15 nm 以上時消失。



圖 1-1(a) 為多層碲化錳鋅量子點結構的側向 TEM 影像; (b)為示意圖。

圖 1-2(a)是不同覆蓋厚度的碲化錳鋅 量子點低溫光激螢光譜。2.8 eV 附近的 訊號是來自硒化鋅近能隙位置的重輕 電洞激子復合與雜質侷限激子復合。在 2.2 eV 附近有一非常寬的訊號在每一 塊樣品都能明顯的被觀察到,此一訊號 是來自不均勻的碲化錳鋅二維結構。而 碲化錳鋅量子點的訊號分佈在2.173和 1.856 eV 之間,皆比碲化錳鋅磊晶層的 能量小(2.425 eV),因此碲化錳鋅/硒化 鋅量子點結構為第二型能帶排列。隨著 覆蓋厚度的增加,電洞的量子侷限降低 且應力造成的能量位移減少,使得訊號 有紅位移的現象。圖 1-2(b)是峰值能量 和光譜的半高全寬(full width at half maximum, FWHM)與碲化錳鋅覆蓋厚 度的關係圖。我們可以看到兩種不同能 量下降的趨勢,在碲化錳鋅覆蓋厚度小 於 2.4 ML 時量子點峰值能量隨著覆蓋

厚度增加下降幅度較大,然而當覆蓋厚 度超過 2.4ML 其峰值能量下降的幅度 有減緩的趨勢,此一結果與 RHEED 一 致,意味著碲化錳鋅量子點的形成。此 一趨勢與另一個第二型能帶結構鍺/矽 系統相同。與第一型能帶結構豬/矽 系統相同。與第一型能帶結構豬/矽 系統和同。與第一型能帶結構豬/矽 系統和同。與第一型能帶結構豬/矽 系統和同。與第一型能帶結構豬/矽 系統和同。與第一型能帶結構豬/矽 於中國第二型能帶結構子點系統的 「當量子點形成時期能量下降幅度增 加,哈與第二型能帶結構量子點系統相 反。由圖 1-2(b)我們發現 FWHM 隨覆 蓋厚度增加降低,當超過 2.6 ML 時又 開始增加,可能是量子點不均勻所造成 的。



圖 1-2(a)為碲化錳鋅量子點之光激螢光譜;(b)為覆蓋厚度 與螢光譜峰值以及半強度頻寬之關係圖。

圖 1-3(a)為碲化錳鋅多層量子點在外 加磁場 B=4T下的光激螢光譜,其中 碲化錳鋅量子點厚度為 2.6 ML,間格 層為厚度為 10 nm。分別量測右旋光( $\sigma$ +) 與左旋光( $\sigma$ .)的強度我們可以藉由公式 P=(I+ - I.)/(I+ + I.)計算螢光的極化率, 其中 I+和 I.分別為右旋光和左旋光的 強度。在磁場下所觀察的高極化率主要 來自碲化錳鋅量子點中電洞自旋能態 的分裂。然而峰值能量分裂大約只有 2 meV,此一結果與 Mackowski 等人所 發表的碲化錳鎘量子點在磁場下得到 的結果相似,即能量分裂低但極化率 高。圖 1-3(b)為極化率在不同溫度下隨 著磁場的變化,極化率隨磁場的變化遵 守 Brillouin function,在低磁場下極化 率隨磁場線性的增加並且在高磁場下 飽和,當磁場為 5T 時,極化率可達到 60%。



圖 1-3(a)在磁場 4 T 下之偏極化光頻譜;(b)為偏極化率與 磁場之關係圖。

2. 自聚性氮化鎵量子點的光學特性及載 子行為:利用調變流率磊晶技術在氮化 鋁鎵緩衝層上成長氮化鎵量子點,藉由 原子力顯微鏡觀察證實氮化鎵量子點 是屬於 Stranski - Krastanov 磊晶模 式,沾濕層的厚度約為7.2個原子層。 變溫光激螢光實驗的結果顯示,低溫 時,較小的量子點會有較低的局部能 量,也就是捕捉激子的能量;在高温 時,發光效率減低是由於載子從氮化鎵 量子點被活化到氮化鋁鎵的氮空缺能 態。此外,活化能亦隨量子點尺寸縮小 而變小。詳細的研究內容已發表於國際 期刊 Nanotechnology, 17, 2609 (2006) •

## 3. 氯參雜之硒化鋅磊晶層的拉曼散射光

**譜研究**:利用分子束磊晶系統,藉由改 變氯分子束源的溫度(110、120、130 和140 ℃)來成長不同電子濃度的硒化 鋅磊晶層。使用拉曼光譜系統在室溫觀 察不同電子濃度的硒化鋅磊晶層其縱 向光學聲子(LO-phonons)和自由電子 (Plasma) 間相互作用及藕合程度 (LO-Phonon-Plasmon Coupling) 的 關 係,研究發現縱向光學聲子的頻率隨著 摻雜濃度的增加會先增而後減,聲子譜 線的半強度頻寬隨著參雜濃度的增加 會先增加而後趨於定值,原因是縱向光 學聲子和自由電子藕合程度隨著電子 濃度的增加有逐漸達到飽和之趨勢。進 一步使用理論計算來擬合實驗數據,由 模擬得到的參數ω<sub>p</sub>(plasmon frequency) 求得硒化鋅磊晶層的電子摻雜濃度,結 果發現用光學(拉曼散射)方法量測和 計算得到的載子濃度與使用電性(霍爾 實驗)量測所得到的結果相當一致。

- 4. 硒化鎘鋅磊晶層的高壓拉曼散射光譜 研究:利用分子束磊晶系統在砷化鎵 基板上成長不同鎘含量的硒化鎘鋅磊 晶層。實驗發現在室溫、大氣壓力下不 同鎘含量(6、8、13、14、25、32、60、 84%)的硒化鎘鋅磊晶層其縱向光學聲 子(longitudinal optical phonon)頻率和 橫向光學聲子 (transverse optical phonon)頻率會隨著鎘含量的增加而減 少,其強度也有減弱的趨勢。並且利用 鑽石高壓砧的技術,在室溫下觀察不同 鎘含量樣品的拉曼譜線隨壓力之變 化,我們發現在ZnSe、Zn<sub>0.94</sub>Cd<sub>0.06</sub>Se、 Zn0.92Cd0.08Se 和 Zn0.86Cd0.14Se 其縱、橫 向光學聲子振動頻率會隨壓力增加而 變大,即為有藍位移現象,當壓力分別 加到 12.9GPa、11.92GPa、10.11GPa 和 7.09GPa,其縱向光學聲子消失,但橫 向光學聲子仍然存在,此壓力即為半導 體由閃鋅礦(zinc-blende)結構轉變為氣 化鈉(rocksalt)結構的臨界壓力,所以研 究發現硒化鎘鋅磊晶層之相位轉變壓 力會隨著鎘含量的增加而減少。
- 5. 硒化鎘量子點成熟 (ripen) 的速度與 部分覆蓋層厚度的關係:利用分子束

磊晶術成長硒化鎘量子點結構,並以數 個原子層的硒化鋅部分覆蓋硒化鎘量 子點表面,此硒化鋅覆蓋層的厚度低於 量子點的高度。覆蓋硒化鋅於量子點表 面後,停留在磊晶溫度2分鐘,隨即快 速降回室温,藉由用原子力顯微鏡及光 激螢光譜分析部分覆蓋層對量子點的 影響。研究樣品的表面形貌發現當硒化 鋅部分覆蓋層厚度低於 3 個原子層 時,量子點的尺寸會隨部分覆蓋層厚度 增加而變大,這個現象可以解釋為硒化 鋅部分覆蓋提升了量子點成熟的速 度。由光激螢光譜觀察到隨部分覆蓋層 厚度增加有一個明顯的紅位移趨勢,如 圖 5-1 所示, 推測是由於量子點尺寸變 大所造成,這個光譜量測結果與表面形 貌的結果一致。我們也定量的描述了成 熟的速度與部分覆蓋層厚度的關係,證 實成熟速度是部分覆蓋層厚度的一個 函數。此外,由光激螢光激發的實驗發 現覆蓋層厚不僅可以提升成熟的速 度,還可以改善量子點與覆蓋層之間的 介面問題。



圖 5-1 為硒化镉量子點在不同硒化鋅部分覆蓋下之光激螢光 譜。

6. 高螢光效率之碲化鎘/硒化鋅量子點 研究:利用分子束磊晶系統於硒化鋅緩 衝層上成長一系列碲化鎘量子點,藉由 此異質結構間之大能帶差距(導帶差 ~0.58 eV、價帶差~0.64 eV),發現此 量子點結構具有高螢光效率。此外,仔 細控制異質接面的成長順序(例如使硒 化鋅緩衝層處於鋅原子穩定狀態,再接 續成長鎘原子),則可以在光譜上觀測 到介面層(interface state)螢光, 如圖 6-1 中所標示;藉由此發現可進一 步討論出此方式所製做之碲化鎘量子 點之長晶模式為 SK 模式。更進一步, 利用光激螢光激發譜、變激發光源強度 與變溫光激螢光譜的研究發現,圖 6-1 中的頻譜中除了介面層螢光與量子點 基態螢光,還包括部分的量子點激發態 螢光。



圖 6-1 為碲化鎘/硒化鋅量子點之光激螢光譜。

7. 硒化鎘單一量子點螢光研究:首先觀 察單一硒化鎘量子點的光學性質,發現 其和量測量子點群時有一些不一樣的 現像,如螢光生命期的波動,及螢光的 閃爍,如圖 7-1 所示。單一量子點在量 子效率高時會呈現出單一生命期,這是 在量子點群看不到的一個現像。我們分 別比較了硒化鎘量子點不同尺寸對螢 光閃爍的關係,我們發現隨著尺寸的縮 小,其螢光閃爍的現像會更明顯,螢光 黑暗期也會增加,推論是由於小的量子 點也有較大的表面原子比,於是形成較 多的表面態,增強了非輻射的複合。我 們藉由表面改質技術將量子點表面改 質成有機的分子材料,我們發現經由適 當的表面分子可以減少黑暗的時間,我 們也進一步利用金屬的奈米粒子來增 加單一量子點的發光特性,我們發現當 量子點置於在金奈米粒子附近時,螢光 性質會被修正,例如螢光的生命期會變 短。



圖 7-1 為化學合成硒化鋅量子點之螢光光譜,圖中可以明顯觀 察到螢光閃耀現象。

四、計畫成果自評

本計畫已執行將近二個年度,在第一 年度完成多種二六族自聚性量子點的製作 以及長晶動力學研究。在第二年的研究工 作延續第一年的研究,我們進一步探討 多不同型態的二六族量子結構之成長與光 頻谱分析,並且也開始對於磁性量子點 構進行磁性光頻譜分析。此外,我們也將 觸化鎘量子點的研究上。這一年來的研究 成果相當的豐碩(已投稿並刊登有五篇, 另外有三篇論文也已完稿近期將投稿,另 外三個研究子題也接近完工階段)。以上的 研究成果將有助於本計畫對於第三年度的 進行。

本年度以NSC 94-2112-M-009-013 編號發表的論文資料:

- Y.J. Lai, Y.C. Lin, C.B. Fu, C.S. Yang, C.H. Chia, D.S. Chuu, W.K. Chen, M.C. Lee, W.C. Chou<sup>\*</sup>, M.C. Kuo and J.S. Wang, "Growth mode transfer of self-assembled CdSe quantum dots grown by molecular beam epitaxy", J. Cryst. Grow. v282, p338 (2006).
- J. T. Ku, M. C. Kuo, J. L. Shen, K.C. Chiu, T.H. Yang, G. L. Luo, C.Y. Chang, Y.C. Lin, C.B. Fu, D.S. Chuu, C.H. Chia, and W.C. Chou<sup>\*</sup>, "Optical characterization of ZnSe epilayers and ZnCdSe/ZnSe quantum wells grown on Ge/Ge<sub>0.95</sub>Si<sub>0.05</sub>/Ge<sub>0.9</sub>Si<sub>0.1</sub>/Si virtual

substrate", J. Appl. Phys. **99**, 063506 (2006).

- T. Y. Lin<sup>\*</sup>, D. Y. Lyu, J. Chang, J.L. Shen and W.C. Chou, "Properties of photoluminescence in type-II ZnTe/ZnSe quantum dots", Appl. Phys. Lett. 88, 121917 (2006).
- W. C. Ke, C. P. Fu, C. C. Huang, C. S. Ku, L. Lee, C. Y. Chen, W.C. Tsai, W. K. Chen, M. C. Lee, W. C. Chou<sup>\*</sup>, W. J. Lin, and Y. C. Cheng, "Optical properties and carrier dynamics of self-assembled GaN/Al<sub>0.11</sub>Ga<sub>0.89</sub>N quantum dots", Nanotechnology 17, 2609-2613 (2006).
- W. C. Ke, C. P. Fu, C. Y. Chen, L. Lee, C. S. Ku, W. C. Chou, W.-H. Chang, M. C. Lee, W. K. Chen, W.J. Lin, and Y.C. Cheng, "Photoluminescence properties of self-assembled InN dots embedded in GaN grown by metalorganic vapor phase epitaxy", Appl. Phys. Lett. 88, 191913 (2006).